

## JAPANESE PATENT OFFICE

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

58052814 A

(43) Date of publication of application: 29.03.1983

(51) Int. Cl

H01L 21/02

(21) Application number:

56150968

(22) Date of filing:

24.09.1981

### (54) SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT

### (57) Abstract:

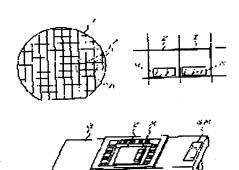
PURPOSE: To permit the analysis of characteristic variations of a circuit in an assembly process to be easily and correctly carried out in relation to the circuit position in its water state, by a method wherein each chip obtained by cutting a water into each circuit piece is provided with a mark representing its arrangement order in the water state.

CONSTITUTION: Each of circuits 2, 2... in a water is provided with a mark M having a combination of (i) representing the lateral order and (j) representing the longitudinal order. Therefore, it is possible to identify the position of each chip in its wafer state even after cutting the wafer into chips. If the corresponding chip 2 is mounted on a case 3 previously provided with a mark 3M, in an assembly process, then it is possible to make an assembled circuit and the circuit in its wafer

(71) Applicant: NEC CORP (72) Inventor: UEJI YASUO

state correspond to each other, one to one. Accordingly, various characteristics of a circuit in its water state and those of the circuit after being assembled can be made to correspond to each other.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio



# ⑩ 日本国特許庁 (JP)

**卯特許出願公開** 

# @公開特許公報(A)

昭58-52814

⑤ Int. Cl.³H 01 L 21/02

識別記号

庁内整理番号 6679—5F ❸公開 昭和58年(1983)3月29 €

発明の数 1 審査請求 未請求

(全, 2 頁

# 69半導体集積回路

②特

顧 昭56---150968

**@出** 願 昭56(1981)9月24日

仍発 明 者 上路康雄

東京都港区芝五丁目39番1号E

本電気株式会社内

切出 髁 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

多代 理 人 弁理士 内原管

m 20 😩

# 2. 俗野精水の範囲

ウェーへ状態から各國路機片に切断されて移ら れたチップを含む半導体集積圏路において、前配 チップにはウェーク状態での配列原番を扱わす配 分が付加されていることを特徴とする半導体集積 図略。

3. 発明の詳細を説明

本発明は半導体集積回路に関する。 単進体無種回路の製造社、一般に第1回に示す 仕上げの工程を含む後工程と呼ばれる組立工程に 分けられる。

前工程では、一枚のクェーへ上の多数個の回路が同時に処理されるが、被工程では一回路毎の個件に切断されて得られたテップ単位で処理されるとの為、クェーへ快報での回路と、組立技の回路と、加力に対応づけが必要を場合、クェーへの切断が変らないように関係に、十分な管理が必要であった。そのように変すととは不可能であった。又、使列が狂ったとうかの確認するとは、以他であった。

とのように、ウェーハでの国路と、組立後の国 眩とを一対一に対応させるごとは苦じく困難であ

特開昭59~ 52814(2)

路個片に切断されて得られるチップにウェーハ状 態での配列展表を扱わす記号が付加されている。

つぎに本発明を実施例により観明する。

第2回では、ウェーハ1 に回路 2 が多数銀作られているととを示してかり、点線で阻む A の部分を拡大し、第3個批示す。

第3図に示す刻く、本発明では、ウェーへでの各回路 2.2.…の個々には、横行の順番を示す i、縦列の順番を示す」との組合せくし、1)を もつ配号版が付加されているので、テップに切断 後も、個々のテップのウェーハ状態の位置を織別 するととが出来る。

したがって、終り回の如く、組立工程であらか じめ記号3 Mを付加したケース3 に対応するテッ プ2を搭載すれば、組立後の回路とウェーハでの 回路とな一対一に対応させることが可能である。

配号は一連番号であってもよいし、配列を扱わ す配号であれば数字でなくとも良い。

以上説明したように、約工程を後工程の回路の 対応が一刻一で出来るため、ウェーバ状態での回 路の話等性と、組立後の国路の結構性に対応、知 も、組立工程での特性変動の解析がウェーハ状態 での国路位置と関係づけて智息に、正しく行うこ とが可能になり、本発明の効果は著しいものがあ る。

#### 4. 図面の簡単を観明

#1回は半導体集験回路の製造機れを示すプロック配、第2回は本発明の一実施例に係る多数個の回路が形成されたウェーハの平面限、第3回は 第2回の人部分拡大回、第4回は本発明の一美維 例の斜視倒である。

1 ……中導体ウェーハ、2 ……テップ、M…… ナップの配列機番配号、3 ……ケース、3 M…… ケース配号。

代班人 弁理士 内 原



